⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 105506

@Int_CI.4 5/20 27/14 G 02 B 01 H 04 N

識別記号 101

厅内整理番号

母公開 昭和61年(1986)5月23日

9/04

7529-2H 7525-5F 8321-5C

審査請求 未請求 発明の数 1

カラーフイルターの製造方法

創特 薙 昭59-226661

砂出 昭59(1984)10月30日

勿発 眀 渚 神 尾 镊 仍発 眀 者 元 # 子 眀 愛発 坂 本 英 治 **?**₽ 明 渚 闋 *‡*₹ 信 行 创出 頣 人 キャノン株式会社 **②代** 理 弁理士 若 林 忠

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

1. 公明の名称

カラーフィルターの製造方法

- 2.特許切求の報酬
 - 1. 英板上に所望の形状の着色層が形成されたカ ラーフィルターの製造方法において、
 - (1) 務板上にレジストマスクを形成する工程
 - (2) レジストマスクが形成された基板上に、色素 材料を分散させた連明樹脂を憶布する工程およ
 - (3) 破透明樹脂が強布されたレジストマスクを除っ 去する工程とを有することを特徴とするカラー フィルターの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

木発明は、CCD(チャージカップルドデバイス)。 BBD(パリッドプリケードデバイス).C1D(チャージ インジェクションデバイス).BASIS(ベースストア タイプイメージセンサー)等のカラー固体機能素 子、密身型イメージセンサーおよびカラーディス

方法に関する.

〔従来の技術〕

従来、この種の案子に用いられるカラーフィル ターとしては、干渉フィルター又は染色フィル ターが知られている。

干渉フィルターは多層構成で所定の分光特性に 合わせた膜散計をなす上で使用する材料(届折 単)によって決まる腹厚の調整やその膜を抵置で 保持するなどの製造上の問題が多い。特に乗締な パターンニングに探してはこれらの無衡が困難な 場合が多い。また、コストが高いという欠点を有

一方、染色フィルターは、例えば透明芸板上に ゼラチン、 カゼイン、グリューあるいはポリビニ ルアルコールなどの天然または合成高分子物質 からなる媒染層を散け、その媒染層を所定のパ ターンに合わせて着色する方法が知られている。 着色する方法としては適当な染料を脊解した染色 治中に浸益処理する染色法が挙げられる。

特開昭61-105506(2)

この方法によると使用可能な染料が非常を多く、フィルターとして要求される分光特性をが、ようにも対応できるという利点をお中に提供用した換色工程が染料を溶解した換色工程を提出した換色工程を設けられて、各色の変色を対して、各色の変色に対して、各色の変色に対して、各色の変色に対して、各色の変色に対して、各色の変色に対して、各色のではない。さらにフィルターとしての性能にみまって、いくのでは、カーンが境界部であるには近したものではない。さらに近近したものではない。

(発明が解決しようとする問題点)

木発明:は上途の従来技術の有する欠点のない新規の製造方法を提供するもので、本法により高額限で分光特性が優れ、かつ経済価値の大きいカラーフィルターの製造が可能になった。

(間距点を解決するための手段・作用)

すなわち木発明は、(1) 基板上にレジストマスクを形成する工程、(2) レジストマスクが形成された基板上に色素材料を分散させた透明機能を整布する工程および(3) 該通明機能が強布されたレジストマスクを除去する工程とを有することを特徴とするカラーフィルターの製造方法である。

以下本発明によるカラーフィルターの製造方法 につき、図面に基づいて説明するが、代表的な意 様は第1図から第4により示される。

まず第1図に示すように、ガラス、機脂等からなる基板1上に、レジストを塗布し、所望のパターンを有するフォトマスクを介して電光し、現像によって現像し、所望のパターン形状のレジスト側離パターンを得る。以上の工程によって第1図に示されるレジストマスク2が落板1上に形成される。

ついで第2図のごとく、レジストマスクが形成された基板上に色素材料を分散させた透明樹脂を 塗布する工程により、色素層3が形成される。

ついで色素層を溶解させず、また色素層の分光

特性を変化させることなくレジストマスクのみを溶解もしくは基板から製雕させることの 可能 な被に 浸破することにより、レジストマスクを基板から除去する。以上の工程により、レジストマスクの除去によって同時にレジストマスク上の色素層は何ら直接的作用を受けることなく、物理的に除去され、第3回のごとく色素パターン4が形成される。

さらに異なる色素パターンを同一基板上に形成する場合には、パターンに応じてレジストマスクの位置をずらし、上記の3つの工程を繰り返して行なえばよく、第4個にはこのようにして得られた3種の色素パターン4、5、8を基板上に形成したカラーフィルターの断面図を示した。

また各色楽パターンの形成に先立ち、透明樹脂 からなる中間層を形成することも可能である。

木発明に用いる拡板は、レジストの盤布が可能 であればその使用目的により軽々のものが使用で き特に限定されるものではない。具体的には以下 のものが使用できる。 例えばガラス:光学用樹脂板:ゼラチンとボリーン・ボリスチルメタクリレート、ポリスチルステール、ボリアミドなカラール、ボリアミドなカラール、ボリビニルブチラール、ボリアミドなカラールを表現をある。その場合の音板である。その場合の音板である。その場合を表現をしては、ブラウン管変の通体操像素子が影響、CCD、BBD、C1D、BAS18 等の固体操像素子が影響、これたウェハー、種類半導体を用いた密着型では、プラウスを発展である。

水発明に用いるレジストとしては、後に溶解あるいは基根から射離することが可能であれば、ネガ型、ポジ型を問わず各種レジストを使用することができる。

その主なもの(商品名)を挙げるとポジ型レジ ストとしては

AZシリーズ: 111,118A, 120,340,1350B,1350J. 1370, 1375, 1458, 1450J,1470.

特開昭61-105506(3)

1475、2400、2415、2430 (以上シブレー製)

Waycoat HPH-204, 205, 208, 207, 1182 Waycoai NPR (以上ハント製)

Kodak Hicro Positive Resist. (コグック装)

laufine Positive Resist (マイクロイメードテクノロジー製)

PC 128, 129 SF(ポリクローム製)

OFPR 77. 78. 800

OEBR 1000, 1010, 1030

000R 1000.1001.1010.1013.1014 (以上東京応化験)

2BR 1, 9 (東レ製)

FMR E100, EL01 (含土英品工条製)

JSR Positive Photoresist PFR3003 (日本合成ゴム製)

Selectilux P (メルク製)

FPM210。 PBM110および FBM120 (以上ダイキン工変製)が挙げられる。

また、ネガ葱レジストとしては、

ONR-81, 83. 85. 87 ODUR-100, 120, 110WR

OEBRIOS OSR, TPS (以上東京吃化製)

Warcoat - HNR, BNR998, MegativeHR, IC.

Type3IC , SC. VHR (以上ハント製) Ricroresist 732, 747, 752 (以上Kodek 製) フォトレックRV-101, RF-G (以上級水ファインケミカル製)

JSR CIR シリーズ (日本合成ゴム製)

Selectilus N (メルク製)

たどが挙げられる。

これらレジストは基板から除去する際エステル 類、 労告族類、 ハロゲン化炭化水溶類、 アルコー ル類、エーテル領等に侵債させるが、 侵債時に 超 音波のエネルギーを加えることも有効である。

本発明に用いる色素としては、無機および有様 者色刻の単体又はこれらの混合物等種々のものが 適宜選択されて用いられる。

例えば

- (1) アゾ系着色剤
- (a)アセトアセチックアニリド系
- (b)ピラゾリンアゾ系
- (c)ナットール畑のモノアゾ系
- (2) アンスラキノン系着色朝

- (3) インジゴイド系着色剤
- (4) キナクリドン系着色剤
- (5) イソインドリノン系着色解
- (8) インダスロン系譜色顔
- (7) ジオキサジン系著色剤
- (8) インダスレン系着色鋼
- (8) トリフェニルメタン系着色剤
- (10)ニトロソ系書色頭
- (11)フタロシアニン系解料
- (12)分散性染料
- (13) 塩苗性染料
- (14)抽溶性染料
- (15) 酸性染料
- (18) 建杂染料
- ** # f s h s .

上記色来材料のうち、 概料を主成分として使用 すれば、 耐光性のすぐれたカラーフィルターを作 成することができる。

色素を分散させる透明樹脂としては、各種透明 樹脂を用いる亦ができ、たとえば、アクリル系樹 上述の色素を透明 樹脂に分散する方法としては、 慣用の分散方法、例えば樹脂と色素とをボールミルなどの器合欲によって混和分散させる方法を採用すればよい。

以下本発明を実施例に基づき、より具体的に説明する。

(家族祭)

実施例 1

本晃明の方法により、赤、青、鼬からなる3色

特開昭61-105506(4)

カラーフィルターを作成した。色谱材料を分配させた透明樹脂を開墾する材料として透明樹脂は溶剤可溶型ウレタン樹脂(CR (SYON 3484:大日本インキ製)を用いた。また色素は赤色色素としてペリレンテトラカルボン酸誘導体系濃色剤ノボバームレッドBL(ヘキスト社製)、緑色色素としてフタロシアニン系顔料の鉛フタロシアニン系のコンテムをそれぞれ使用した。

上記透明樹脂10ccと前記赤色色素 1 mgをステンレス製のボールミルにで充分(約2時間) 混和して赤色樹脂を質製した。同様にして緑色樹脂および青色樹脂を震製した。

第1~第4図に示した工程に従い、まずガラス基板1上にポツ型レジスト(商品名:セレクティラックスP、メルク製)をスピンナーを用いて1.2mの層厚に饱布し、110で30分のプレベークを行なった後、所定のパータンマスクを用いてこれを満光し、Selectiplast P4 (商品名:メルク製)によって現像して所定の形状を有する第1回

に示すようなレジストマスクをを作成した。

このようにしてレジストマスクの作成されたガラス基板上に 前記永色 樹脂 をスピンナーを使って、その厚みが 0.6 mmの一様な被膜となる 様に並布した。その後 120 T 30分間のペークを行ない、被数 3 を充分硬化させた。

次にこのレジストマスク2と赤色樹脂が形成されている基板1をアセトンに3分間浸渍撹拌しレジストマスク2と共に駄マスク上に形成した赤色樹脂3を基板から除去し、第3回のような赤色色素パターン4を形成した。

次いで同様の工程を寄色色素パターン 5 及び級 色色素パターン 6 と繰り返す事により第 4 図に示す様な来、青、緑からなる3 色のカラーフィル ターを作成した。

こうして作成した水発明によるカラーフィル ターは、従来のものと比較して高精度性が要求される分野での使用に充分満足でするものであった。また、色素に飼料を用いているために耐光性にすぐれフェードメータテストにおいて 500時間

照射後もピーク透過率 5 %以内、ピーク数長シフト 5 mm以内と様くわずかの変化しか認められなか。な

突施例2

実施例 1 で作成したカラーフィルターを関体機像子(たとえばCharge Coupled Device(GCD),
Base Store Type Image Seasor(BASIS) など)が 形成されたウェハー上に貼り合わせた。

こうして作成されたカラー国体機像素子は良好 な色再現性を有していた。

突施例:3

カラーフィルターの作成工程は実施例 1 と同じで、基板として固体機像素子(たとえば Charge Coupled Device(CCD), Same Stare Type image Sensor(BASIS) など) の形成されたウェハーを用い、その表面上に直接カラーフィルターを作成し、カラー関係機像素子を得た。

こうして作成されたカラー固体機像素子は良好 な色楽再見性を有していた。

宝施织 4

第5回は本発明によるカターフォトセンサ作製法の好適な実施例を説明するための断筋概略圏であり、第6回は本発明作製法により得られたカラー用フォトセンサアレイの部分平面報略圏である。

特開昭61-105506(5)

ポジ型のマイクロポジット1300-27(商品名: Shipley 社製)フォトレジストを用いて所望の 形状にフォトレジストパターンを形成した後、 リン酸(85容景光水溶液)、硝酸(80容量光水溶 液)、氷酢機及び水を18:1:2:1の容積比で 返会したエッチング資を思いて雲出想の遺世長10 を除去し、共通電機11及び個別電機12を形成し た。次に、光電変換部となる部分の n+ 暦 9 を除 去した。脚ち、上記マイクロポジット1300~27 フォトレジストを剝離した後、平行平板型プラズ · マェッチング装置(日世アネルバ計製DEN-451)を 用いてプラズマエッチング法(別名リアクティブ イオンエッチング法)でRFパワー 120W、ガス圧 0.1Torrで CFaガスによるドライエッチングを5 分間行ない、露出部の 1 + 層9及び光導電層8の 表顔層の一部を除去した。此、水実施例では、 エッチング遊園のカソード材料のインブランテー ションを防止するために、カソード上にポリシリ コンのスパッタ用ターゲット(8インチャ、純度 88.888%) を避ぎ、その上に試料をのせ、カソー

ド材料のSUS が露出する部分はドーナツ状に切抜いたデフロンシートでカバーし、SUS 面が殆どプラズマにさらされない状態でエッチングを行なった。その後、登譲を3 4 / min 流したオーブン内で 200°C、80分の熱気質を行なった。

こうして作成されたフォトセンサアレイの表面 に、色素層を形成するに先立って以下の工程で保 球層を形成した。

フォトセンサアレイ上にグロー放電法によって シリコンナイトライド暦13を形成した。即ち、 E2 で10容量%に指釈されたSiHa および 100% IIHsを 1:4の統量比で認合したガス用い、その他は a-Si居を形成する条件と同様にして 8.5 p. p.のシ リコンナイトライド(a-SiNB) 暦13を形成した。

次に、透明樹脂として溶剤可能型アクリル樹脂 (商品名: ダイアナールSE5377: 三妻化成製)を 用いた。また色素は赤色色素としてアンスラキ ノン系碧色剤パリオゲンレッド L 3870HD (パスフ 社製)、緑色色素として鉛フタロシアニンおよび 青色色素としてメタルフリーフタロシアニンをそ

れぞれ使用した。

上記感光性樹脂 10 ccと前記念色色葉 1 m8 をステンレス製のボールミルにて充分(約 2 時間) 福和して赤色樹脂を調製した。何様にして緑色樹脂と青色樹脂を調製した。

次いでこの保護暦13上にスピンナー強和法により、ポジ型レジスト(商品名:Selectilus P、メルク製)を、 1.2 mmの関係に強布した。 110 TO 30分のプレベークを行ない Selectiplast P4 (例品名:メルク製)に1分積強し、レジストマスクを形成した。次にレジストマスクの形成されたフォトセンサアレイ上に赤色樹脂をスピンナーを使って、その厚みが 0.8 mmの一線な被優となる機に生れた。その後 120 TO 30分間のベークを行ない、被陥を安分硬化させた。

次にこのレジストマクスと赤色樹脂が形成されているフォトセンサアレイをアセトンに3分間侵後性性レレジストマスクと共に破マスク上に形成した赤色樹脂をフォトセンサアレイ上から除去し 赤色色素パターン14を形成した。 次いで同様の工程を青色色素パターン 15及び級 色色表パターン 18と繰り返す市により、素、井・ 級からなる 3 色のカラーフィルターを形成した。

また他の方法として第7.8図に示すように保 接着13を必要とせずフォトセンテアレイ上に直接 カテーフィルターを形成する事も可能である。 実施例5

実施例1で作成したカラーフィルダーを実施例 4で作成したフォトセンサアレイ上に貼り合せる ことによりカラーフォトセンサアレイを形成し た。

災権例 4. 5で作成されたカラーフォトセンサアレイは何れも良好な色再現性を有していた。 安康例 6

第9回は木角明の方法により急酸トランジスタアレイ上にカラーフィルターを作製する好遺な実施例を説明するための断面観略図である。

先ず、ガラス落版(コーニング社製 # 7058) 7 の上に1000人序のITO 顕素電機17をフォトリソエ 窓により所望のパターンに形成した。

特開昭61-105506(6)

次に、AIを1000AFにA空蒸着しフェトリン工程により所望のパターンのゲート電板18を形成した

次に感光性ポリイミド25を1000人原に領布し、 第光・現像処理によりドレイン電板18とのコンタ クトをする為のスルーホールを形成した。

次に貼で希釈されたSIMを真空中でグロー放電法によって堆積させることにより、e-SI層からなる2000人序の光界電路20(イントリンシック暦 ニョウ を影成した後、その上に回縁な工程により1000人序のユ・層21を形成した。その後ドライエッチング法により所望の形状にエッチングした。

次にAt を 1000 A 序に A 空燕者 しフェトリン工程 により 所 望の パターン のソース 電極 22 及びドレイン電板 18 を形成した。

この種腹トランジスタの形成された画素電極上に、赤色色素としてペリレンテトラカルボン酸語 将体系ペリレンドマルーンR8434(パイエル製) を用いたほかは実施例1と回縁の方法により色素 パターン23を形成した。

次に変態例1と全く阿様に存色色素パターン、 緑色色素パターンを形成し、赤、脊、緑よりなる 3色のカラーフィルターを形成した。

次に配向機能を付与した絶縁膜(ポリイミド樹脂)を全面に1200人際に強力し 250°C 1 時間の加熱硬化を行なった。

次に別のガラス基版(コーニング社製 # 7059)の上に一面に1000 A ITO 電極を形成した校、配向機能を付与した絶縁期(ポリイミド樹脂)を全面に1200 A 厚に強布、硬化した茶板と第 9 図のカラーフィルターを形成した際親トランジスタアレイの間に被晶を往入し、カラー用液晶要示案子を作製した。

尚、色泉パータンは慈設トランジスタの形成された芸板だけでなく反対側の一頭に170 電極形成した基板上に避業電極に対応して形成することも「可能である。

このようにして形成されたカラー用被品表示案 子は色忠実度にすぐれたカラーディスプレーで

あった。

(発明の効果)

4.図前の簡単な説明

第1~第4図は木苑明の方法を説明するための カラーフィルターの作成工程を示す図、第5図は 本発明の方法によるカラーフォトセンサアレイの作成工程を示す断面図、 第8回はカラーフォトセンサアレイの平面図、 第7回はカラーフォトセンサアレイの別の態様を示す平面図、 第8回は四番面図、 第9回は本発明の方法による序製トランジスタアレイの作成工程を示す紫面図である。

... 港 板

2 … レジストマスク

3 … 色素を分散させた樹脂

4 、 5 、 6 … 色素パターン

7 --- ガラス蒸板

8 --- 光游電局

9 ··· a + 👼

10…当危局

11… 共通電標

12…個別電機

13… シリコンナイトライド層

14、15、18… 色素パターン

17… 面 孝·觉 练

18…ゲート電板

19… ドレイン電板

20···· i 房

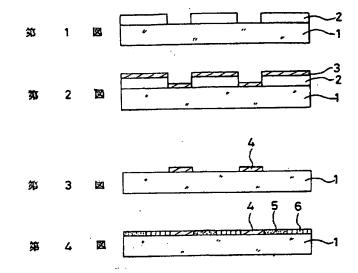
21... n · 曆

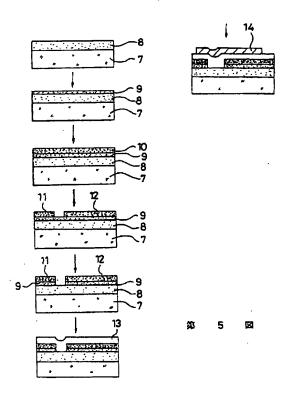
22…ソース電板

特開昭61-105506(フ)

23… 色海パターン 24,25 … 絶経膜







特開昭61-105506(8)

